

信州大学基盤研究支援センター機器分析支援部門上田分室設置機器使用料（学外向け）

設置場所	機器名	規格	利用料
201 室	ラマン分光光度計	カイザー社 Holdlab5000 HL5000-UG-USB アップグレード	7,140 円/時間
201 室	エネルギー分散型微小部蛍光 X線分析装置 (μ EDX)	(株) 島津製作所 μ EDX-1300	3,060 円/時間
201 室	レーザー加工システム	(株)ハイパー・フォトン・システム HPS301T	1,020 円/時間
201 室	空間電荷測定装置	ファイブラボ (株) PEANUTS	1,020 円/時間
201 室	高抵抗率計	(株)ダイヤインスツルメンツ ハイレスターUP	510 円/時間
201 室	低抵抗率計	(株)ダイヤインスツルメンツ ロレスターGP MCP-T610	510 円/時間
201 室	偏光顕微鏡 (デジタルカメラ付)	オリンパス (株) BX51N-33P-OC	510 円/時間
201 室	実体顕微鏡	オリンパス (株) SZX7	510 円/時間
201 室	走査型電子顕微鏡	日本電子 (株) JSM-6010LA	2,600 円/時間
402 室	三次元計測装置	(株)浜野エンジニアリング 全身解析ソフトウェア VOXELAN LPW-200FW 3D Measure Workshop VOXELAN	1,530 円/時間

※ 利用時間は平日（分室稼働日）9：00～12：00、13：00～20：00 とし、利用時間外の利用はできません。

※ 分析の受託は行っていません。

※ 201 室 走査型電子顕微鏡 日本電子 (株) JSM-6010LA の利用料には同室にある EDS(エネルギー分散形元素分析装置)およびスパッタ装置の利用料を含みます。